

九州イノベーション創出促進協議会(KICC)

第3回有機エレクトロニクス研究会

主催:九州イノベーション創出促進協議会(KICC) 生産計測技術分科会
有機エレクトロニクス研究会
共催:九州半導体イノベーション協議会(SIIQ) 技術創造研究会
共催:実環境計測診断システム協議会(AIST) 半導体プロセス研究会
連絡先:(独)産業技術総合研究所 九州センター 九州産学官連携センター
TEL:0942-81-4077(藤田加津子)、yuuki@m.aist.go.jp

日時:平成22年3月10日(水)13:00~17:00

場所:福岡県中小企業振興センター 4階401号室

(福岡市博多区吉塚本町9番15号)

<http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/contents/map.html>

- 13:00 開会挨拶 九州イノベーション創出促進協議会(KICC)半導体関連分野コーディネータ
井上 道弘 (生産計測技術分科会 座長)
九州大学 産学連携センター プロジェクト部門 教授
服部 励治 (有機エレクトロニクス研究会 幹事)
- 13:10 講演 1 「有機トランジスタの高性能化と大気安定化」
九州工業大学先端エコフィッティング技術研究開発センター 准教授 高嶋 授
- 14:00 講演 2 「有機トランジスタ」
(財)九州先端科学技術研究所 新産業支援室 産学連携コーディネータ
九州大学未来化学創造センター 客員准教授 八尋 正幸
- 14:50 休憩
- 15:05 講演 3 「有機エレクトロニクス材料の開発動向(分子設計と素子設計)」
出光興産株式会社 先進技術研究所 有機電子材料研究室 主任研究員 中村 浩昭
- 15:55 講演 4 「塗布型有機半導体材料」
株式会社三菱化学科学技術研究センター R&D部門 機能商品研究所
主任研究員・テーマリーダー 大野 玲
- 16:45~17:00 総合討論、まとめ 九州大学 産学連携センター プロジェクト部門 教授 服部 励治

研究会終了後 交流会を403号室にて開催いたします。(会費3,000円)